

中国感光学会将组织赴美国参加第27届数字印刷技术国际会议(NIP27) (New)

[2011-4-12 11:18:29] [浏览次数:]

第27届数字印刷技术国际会议(NIP27)将于2011年10月2-6日在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市召开。此次会议由美国影像科学与技术学会(IS&T)主办。数字印刷技术国际会议(NIP)是国际影像科学与技术领域每年举办一次的高水平系列性学术会议,其内容涉及广泛,充分体现当今国际新理论、新技术,在影像、印刷领域非常有影响力。

为了促进我国影像科学技术的发展,扩大和加强国际学术交往和科技合作,使我国的科技工作者了解国际影像科学技术的最新动态,经中国感光学会理事长联合办公会议研究,计划组织参加第27届数字印刷国际会议(NIP27)。

本次组织出访活动依然采取中国感光学会统一组织和行程安排,但出访手续由各派出单位分散办理的方式。由于美国签证手续繁杂且需要面签,时间不好把控,为使参会人员尽早取得邀请函在所在单位、美国使馆顺利办理出访签证手续,会前中国感光学会将提供服务,介绍详细NIP会议信息,组织征集论文、参会报名、办理邀请函和在美行程等工作,有关会议行程、费用等信息将在二轮通知中说明。

希望各专业委员会、理事单位及会员积极投稿,报名参加。

会议网站: <http://www.imaging.org/IST/conferences/nip>

会议论文摘要提交截止时间:2011年3月6日。请登陆会议网站提交论文摘要。

会议预注册:2011年9月5日

会议英文征文通知见附件,或登陆中国感光学会网站(www.csist.org.cn)--通知公告栏下载。

会议节目单: [Preliminary Program\(点击下载, PDF\)](#)

会议注册表: [Registration Form\(点击下载, PDF\)](#)

[返回上页] [打印] [关闭]